

2025年5月吉日

応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

第26回「イオンビームによる表面・界面の解析と改質」特別研究会のご案内

主 催：応用物理学会・薄膜表面物理分科会

協 賛：日本表面真空学会(依頼中)、日本物理学会 (依頼中)

記

日 時：2025年11月28日（金）13：00～11月29日（土）16：00（予定）

場 所：神奈川大学 横浜キャンパス (対面形式) 3号館305講堂

東急東横線白楽駅より徒歩15分 または 横浜駅より市営バス20分＋徒歩5分

アクセス：<https://www.kanagawa-u.ac.jp/access/yokohama/>

内 容：イオンビームを用いた固体表面・界面の分析および改質、イオンビームと固体表面との相互作用

招待講演：数件、一般講演：20件程度。

参加費：応用物理学会 薄膜・表面物理分科会会員	1000円
協賛・関連団体会員（日本表面真空学会、日本物理学会、応用物理学会）	2000円
一般	3000円
学生、招待講演者	無料

言 語：日本語（英語も可（スライドは英語））

懇親会：11月28日(金) 18：00～ （費用：別途）

講演申込み締め切り：10月31日（金）(A4で1頁のアブストラクト(英文)を提出して頂きます)

<https://www.t.kyoto-u.ac.jp/fs/qsec/ionbeam/2025/abstractsubmission>

参加申込み締め切り：11月14日（金）

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=1804158131583761&EventCode=0243142443

※ 宿泊施設の確保は各自でお願いします。

問い合わせ連絡先：

連絡先：

〒221-8686 横浜市 神奈川区 六角橋 3-27-1

神奈川大学 理学部 理学科 星野 靖

E-mail: yhoshino@kanagawa-u.ac.jp, Tel: 045-481-5661（代表）